

# VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

**BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY** 

## FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

## ÚSTAV MIKROELEKTRONIKY

DEPARTMENT OF MICROELECTRONICS

# ANALÝZA MODELOVÁNÍ NESHODNOSTÍ RŮZNÝCH MODELŮ TRANZISTORŮ VE SLABÉ A SILNÉ INVERZI

ANALYSIS OF MISMATCH MODELING FOR VARIOUS TRANSISTOR MODELS IN WEAK AND STRONG INVERSION

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE AUTHOR Michal Dvořák

VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR

doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D.

**BRNO 2020** 



## Bakalářská práce

bakalářský studijní program Mikroelektronika a technologie

Ústav mikroelektroniky

Student: Michal Dvořák Ročník: 3

*ID:* 192745 *Akademický rok:* 2019/20

NÁZEV TÉMATU:

#### Analýza modelování neshodností různých modelů tranzistorů ve slabé a silné inverzi

#### POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ:

Cílem práce je odsimulovat neshodnosti různých modelů tranzistorů a vytvořit metodologii, která umožní co nejpřesněji zhodnotit a porovnat výsledky měření a simulací s teoretickým základem. Výsledkem práce bude zhodnocení přesnosti modelování neshodnosti pro různé modely tranzistoru a porovnání jednotlivých modelů mezi sebou.

#### DOPORUČENÁ LITERATURA:

Podle pokynů vedoucího práce.

Termín zadání: 3.2.2020

Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D.

Termín odevzdání: 8.6.2020

doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D. předseda rady studijního programu

#### UPOZORNĚNÍ:

Autor bakalářské práce nesmí při vytváření bakalářské práce porušit autorská práva třetích osob, zejména nesmí zasahovat nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č.40/2009 Sb.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně / Technická 3058/10 / 616 00 / Brno

## Abstrakt

Cílem práce je simulovat neshodnosti různých modelů tranzistorů a vytvořit metodologii, která umožní co nejpřesněji zhodnotit a porovnat výsledky měření a simulací s teoretickým základem. Výsledkem práce bude zhodnocení přesnosti modelování neshodnosti pro různé modely tranzistoru a porovnání jednotlivých modelů mezi sebou.

## Klíčová slova

Neshodnost, CMOS, MOSFET, model tranzistoru, inverzní koeficient, odchylka.

## Abstract

This work maps mismatch modeling for CMOS transistor in strong and weak inversion region. The goal is to build sufficient theoretical background describing origins of mismatch during manufacturing and its modeling and find suitable methodology, which will enable to compare 7 selected models of transistor, which was simulated.

# Keywords

Mismatch, CMOS, MOSFET, transistor model, inversion factor, deviation.

#### Bibliografická citace

DVOŘÁK, M. Analýza modelování neshodnosti různých modelů tranzistorů ve slabé a silné inverzi. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. [47] s. Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Jiří Háze, PhD.

# Čestné prohlášení

Prohlašuji, že předložená diplomová práce je původní a zpracoval jsem ji samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušil autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským).

V Brně dne 15. května 2018

.....

podpis autora

## Poděkování:

Mé poděkování patří profesoru Jiřímu Házemu za trpělivost, ochotu a odborný dohled při mé práci, inženýru Lubomíru Plavci z firmy ASICentrum s.r.o. za pomoc při měření a stanovení metrologie vyhodnocení výsledků a na závěr profesorce Wangy a profesoru Gao z univerzity Tsinghua v Pekingu za poskytnutí cenných poznatků a materiálů o obecném modelování tranzistorů.

# OBSAH

Ú	vod		7
1	Fyzi	ický model tranzistoru	8
	1.1	Pracovní oblasti tranzistoru	8
	1.1.	1 Uzavřený stav	8
	1.1.	2 Lineární oblast	9
	1.1.	3 Oblast saturace	11
	1.2	Inverzní koeficient	13
	1.3	Neshodnosti	15
	1.3.	1 Neshodnost a návrh	15
	1.3.	2 Vliv výrobních procesů na odchylku	15
	1.4	Model tranzistoru	17
	1.4.	1 Použité modely tranzistoru	17
	1.4.	2 Modelování neshodnosti tranzistoru v nadprahovém napětí	17
	1.4.	3 Modelování neshodnosti tranzistoru v podprahovém napětí	
	1.5	Metodika měření	
	1.5.	1 Simulované parametry	
	1.5.	2 Měření kapacity COX pro jednotlivé modely	21
	1.5.	3 Výpočet parametru β	22
	1.5.	4 Modulace prahového napětí	
2	Sim	ulace neshodnosti	
	2.1	Simulace s inverzním koeficientem nastaveným poměrem šířky a délky	
	2.2	Simulace s inverzním koeficientem nastavením drainovým proudem ID	
3	Zhc	odnocení modelů tranzistoru	
	3.1	Vliv parametru $\beta$ na neshodnost	
	3.2	Srovnání odchylek pro různé vstupní parametry inverzního koeficientu	
	3.3	Hodnoty pro silnou a slabou inverzi	
	3.4	Srovnání NMOS a PMOS	
	3.5	Celkové zhodnocení modelů	
4	Záv	ĕr	

Zdroje	
Seznam obrázků	
Seznam tabulek	
Seznam grafů	

# ÚVOD

Cílem práce je ustanovení dostatečného teoretického základu modelování neshodnosti tranzistorů a jejich porovnání se simulovanými výsledky. V kapitole 1 je popsán model transistoru a jeho pracovní oblasti, objasněn pojem neshodnost v závislosti na modelu transistoru a popsány metody měření neshodnosti. Kapitola 2 se zabývá simulacemi měření neshodnosti s různě nastaveným inverzním koeficientem a kapitola 3 nabízí zhodnocení jednotlivých typů tranzistorů z hlediska provedené simulace. V kapitole 4 je pak krátké zhodnocení a shrnující závěr, kterých bylo dosaženo.

# 1 FYZICKÝ MODEL TRANZISTORU

Pro správné zhodnocení neshod v modelování tranzistoru je důležité správně chápat jeho funkci a jeho pracovní oblasti, které budou popsány v této kapitole.

## 1.1 Pracovní oblasti tranzistoru

MOSFET/CMOS (Metal-Oxide-Semiconductor-Field-Effect-Transistor) /(Complementary-Metal-Oxide-Semiconductor) je druh tranzistoru řízený elektrickým polem. Proud, který vede kanálem mezi elektrodami drain (D) a source (S), je kontrolován napětím  $U_{\rm GS}$  přiloženým ne elektrodu gate (G) a jeho velikostí oproti zemnímu potenciálu (GND/0). Podle velikosti přiloženého napětí  $U_{\rm GS}$  a  $U_{\rm DS}$  se určuje, v jaké pracovní oblasti se tranzistor nachází. Obecně se rozlišují tři pracovní oblasti, nebo také stavy. Kromě  $U_{\rm GS}$  určuje to, v jaké pracovní oblasti se tranzistor nachází také prahové napětí  $U_{\rm TH}$ . Jeho velikost je ovlivněna výrobním procesem. Dá se však také ovlivnit využitím jevů jako Bulk effect a DIBL (Drain-Induced-Barrier-Lowering). Tato problematika je však nad rámec této bakalářské práce a je přesněji popsána v [2][4][9]. Na obrázku 1. je uveden řez složitější CMOS strukturou obsahující NMOS i PMOS tranzistor.

Když je tranzistor uzavřen a není vytvořen kanál mezi elektrodami source a drain, hovoříme o uzavřeném stavu (cut-off region). Pokud nedošlo k saturaci rychlosti volných nosičů, nachází se tranzistor v lineárním stavu (linear/resistive region). Došlo-li k saturaci nosičů, nachází se tranzistor v saturačním stavu (saturated region).



Obrázek 1 - Struktura tranzistoru NMOS a PMOS na jednom substrátu [4]

Tranzistor pracuje primárně ve dvou stavech, a to režimu saturace a uzavřeném stavu. V uzavřeném stavu se tranzistor dá nahradit rozpojením obvodu. V oblasti saturace se dá tranzistor nahradit zdrojem proudu řízeným napětím. Nyní si jednotlivé pracovní stavy tranzistoru popíšeme podrobněji.

#### 1.1.1 Uzavřený stav

Tranzistorem neprotéká žádný proud  $I_D$  a tranzistor se dá nahradit jako rozpojený obvod. Pod hradlem se nevytvoří inverzní vrstva, která by umožnila přenos nosičů mezi source nad drain. I když je tranzistor vypnutý, stále jím teče malý proud  $I_{drift}$  zvaný driftový proud, nicméně při hodnotách napětí  $U_{GS} \approx 0 V$ , je tento proud zanedbatelný. Tranzistor v uzavřeném stavu popisují obrázek 2 a obrázek 3.



Obrázek 2 - Řez tranzistorem v uzavřeném stavu



Obrázek 3 - VA charakteristika tranzistoru v uzavřeném stavu

#### 1.1.2 Lineární oblast

Napětí  $U_{GS} < U_{TH}$ , tranzistor se nachází ve slabé inverzi. Tuto oblast znázorňuje obrázek 4 a obrázek 5. Napětí  $U_{GS}$  nebylo zvoleno dostatečně vysoké, aby byl vytvořen vodivý kanál mezi drain a source. Nicméně tranzistorem stále teče proud. Jelikož napětí  $U_{GS} < U_{TH}$ , je tento proud zván podprahový proud  $\rightarrow I_{Dsub}$ . Proud  $I_{Dsub}$  stále protéká mezi elektrodami drain a source. Označení  $I_{Dsub}$  je označení pro  $U_{GS} < U_{TH}$  v rovnici (1.1)

$$I_{\rm Dsub} = I_{\rm S} e^{\frac{U_{\rm GS}}{{\rm hkT}/q}} * \left(1 - e^{-\frac{U_{\rm DS}}{{\rm kT}/q}}\right) * (1 + \lambda U_{\rm DS}), \qquad (1.1)$$

kde k je Boltzmanova konstanta (1,380 649×10<sup>-23</sup> [J·K<sup>-1</sup>]), T je teplota [°K],  $\lambda$  je modulace délky kanálu[V<sup>-1</sup>], q je elementární náboj (1,602<sup>-19</sup>[C]), n je parametr sklonu (nebo také S). Kvůli exponenciální závislosti  $I_{\text{Dsub}}$  na  $U_{\text{GS}}$  nelze použít jednu univerzální rovnici pro popis tranzistoru v oblasti saturace a lineární oblasti. Tranzistor se obecně v této pracovní oblasti

nevyužívá kvůli svojí exponenciální závislosti  $I_D$  na  $U_{GS}$ . Další nevýhodou, daleko důležitější pro tuto práci, je vyšší neshodnost a chybovost v lineární oblasti.



Obrázek 4 - Řez tranzistorem pro lineární oblast



Obrázek 5 - VA charakteristika tranzistoru, zvýrazněná lineární oblast

Jelikož se použití tranzistoru v této oblasti obecně nevyužívá (výjimkou mohou být invertory na ultra-nízkém napájení, které si i při  $U_{\rm GS} < U_{\rm TH}$  zachovávají svojí VTC (Voltage-transfer-characteristics), určující práh sepnutí u invertoru [3]) (~200mV), jsou tranzistory lépe modelovány v saturaci. Závislost proudu na  $U_{\rm GS}$  je v tomto případě exponenciální. Přechod tranzistoru z lineární oblasti do oblasti saturace není náhlý, viz obrázek 6. V této oblasti je závislost proudu určena strmostí S, která nabývá hodnot kolem 100mV/dek.



Obrázek 6 - Závislost  $I_D$  na  $U_{GS}$  v různých pracovních režimech

#### 1.1.3 Oblast saturace

V této oblasti je rychlost nosičů maximální a zvýšení elektrického pole na ni nemá vliv (tento jev se nazývá velocity saturation). Tuto oblast tranzistoru znázorňují obrázek 7 a obrázek 8. Přiložené napětí  $U_{GS} \ge U_{TH}$  i když je lepší zvolit  $U_{GS}$  s dostatečnou rezervou, aby bylo zajištěno dostatečné sepnutí.



Obrázek 7 - Řez tranzistorem v oblasti saturace



Obrázek 8 - VA charakteristika tranzistoru, zvýrazněná oblast saturace

Tranzistor se v této oblasti dá nahradit jako zdroj proudu  $I_D$  řízený napětím  $u_{gs}$  a transkonduktancí  $g_m$ (viz. obrázek 9), popřípadě jako odpor. Velikost tohoto odporu je dána technologií, výrobním procesem a W/L.



Obrázek 9 - Malosignálový model tranzistoru v oblasti saturace [4]

Velikost proudu  $I_D$  v tomto zapojení je dána součinem transkonduktance  $g_m$  a napětí  $u_{gs}$ . Transkonduktance popisuje změnu výstupního proudu  $I_D$  v závislosti na hradlovém napětí  $U_{Gs}$ . Velikost  $g_m$  je určena v rovnici (1.2). V obou těchto případech je KP definováno podle rovnice (1.4), kde  $\mu_0$  je pohyblivost nosičů ve vodivém kanálu

$$g_{\rm m} = \mathrm{KP}\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{L}}(U_{\rm GS} - U_{\rm TH}), \qquad (1.2.)$$

Velice podobný vztah je pro transkonduktanční parametr  $\beta$  – dále nazývaný pouze jako  $\beta$  parametr [ $\mu A/V^2$ ]. Ten je dán rovnicí (1.3)

$$\beta = \mathrm{KP}\frac{\mathrm{W}}{L}.\tag{1.3.}$$

V obou těchto případech je KP definováno podle rovnice (1.4), kde  $\mu_0$  je pohyblivost nosičů ve vodivém kanálu

$$\mathrm{KP} = \mu_0 * \mathcal{C}_{OX} \,. \tag{1.4.}$$

U NMOS tranzistorů je tato hodnota zhruba 3,2x větší než u PMOS tranzistorů, protože elektrony mají vyšší pohyblivost než díry.  $C_{OX}$  je kapacita hradlového oxidu. Vrstva mezi substrátem a hradlem vytváří dielektrickou vrstvu, tudíž, se na dá nahradit kapacitorem  $C_{OX}$  jehož velikost je dána rovnicí (1.5)

$$C_{\rm OX} = \frac{\varepsilon_{\rm Si}}{t_{\rm ox}}.$$
 (1.5)

 $\varepsilon_{si}$  je v tomto případě relativní permitivita křemíku, která je rovna 3,9 (3,9x větší, než permitivita vakua) a  $t_{ox}$  je tloušťka hradlového oxidu, obvykle v řádu jednotek nanometrů [4][9].

Tranzistor nacházející se v oblasti saturace se dá z digitálního úhlu pohledu nahradit sepnutým spínačem, nebo logickou hodnotou **1**. Hodnota proudu  $I_D$  pro tranzistor v saturaci je dána rovnicí 1.6

$$I_{\rm D} = \frac{1}{2}\beta * (U_{\rm GS} - U_{\rm TH})^2 = \frac{W\mu_0 C_{\rm ox}}{2L} * (U_{\rm GS} - U_{\rm TH})^2.$$
(1.6)

Pro přesnější popis proudu  $I_D$  je zavedena rovnice (1.7) [4]

$$I_{\rm D} = \beta \frac{W}{2L} (U_{\rm GS} - U_{\rm TH})^2 (1 + \lambda U_{\rm DS}).$$
(1.7)

Parametr  $\lambda$  je koeficient modulace délky kanálu. Zavedení tohoto koeficientu má za následek nenulovou strmost  $I_D/U_{DS}$  charakteristiky (obrázek 10). Při výpočtech v této práci byla však použita rovnice (1.6) pro svou dostatečnou přesnost a jednoduchost.



Obrázek 10 - Efekt zvětšení délky hradla L na strmost VA charakteristiky tranzistoru

#### **1.2** Inverzní koeficient

Inverzní koeficient  $i_f$  je definován jako poměr proudu  $I_D$  a proudu  $I_0$  (fixed process technology current) podle rovnice (1.9). Inverzní koeficient lze chápat jako číselnou reprezentaci v jakém stavu se tranzistor nachází

$$i_{\rm f} = \frac{I_{\rm D}}{I_0 \frac{\rm W}{\rm L}}.$$
(1.9.)

Proud  $I_0$  je definován jako proud "uprostřed střední inverze MOSFETu" kdy  $i_f = 1$ [-]. Proud  $I_0$  je určen rovnicí (1.10). V tomto případě je  $U_T$  termální napětí – pro 300k =26mV (Nezaměnit s prahovým napětím tranzistoru  $U_{TH}$ !), n je poměr napětí mezi kapacitorem hradlového oxidu a depletičním kapacitorem MOSFET [10] a  $\mu_0$  je pohyblivost nosičů. Detailnější popis parametrů na určení hodnoty  $I_0$  je v práci [10]

$$I_0 = 2nC_{\rm OX}\mu_0 U_{\rm T}^2. (1.10)$$

Pro práci je ideální rozsah inverzního koeficientu i<sub>f</sub> je zhruba  $i_f = (10 - 200[-])$ . Je důležité, aby tranzistor byl dostatečně hluboko v saturaci a nebyl v oblasti přechodu z lineární oblasti do saturaci viz. obrázek 6. Nicméně příliš vysoká hodnota  $i_f$  je také nežádoucí z důvodů přetěžování tranzistoru a také dalších parazitních jevů, jako například elektronová migrace.

## 1.3 Neshodnosti

Jako neshodnost (v literatuře označována jako **mismatching**) se označuje jakákoliv odchylka reálného výsledku od požadované teoretické hodnoty. V reálném světě se odchylkám vyhnout nelze, a tak je jistá míra odchylka od požadované hodnoty tolerovaná a uvažovaná při návrhu. Obecný průmyslový standard u polovodičů bývá  $\pm 10$  %. Při postupném a neustálém zmenšování tranzistorů mohou mít odchylky fatálnější dopad na celkovou funkčnost obvodu [5]. Z tohoto důvodu je nutné vědět jaké parametry mají negativní dopad na celkovou neshodnost, jakou chybovostí je zatížen výrobní proces apod.

### 1.3.1 Neshodnost a návrh

Zkušený návrhář může díky chytře zvoleným parametrům při návrhu integrovaného obvodu zmenšit celkovou odchylku. Naopak proti náhodné odchylce se nedá bránit sebelepším návrhem, avšak při jejím podrobném a přesném popsání ji lze zahrnout do návrhu a obvod patřičně přizpůsobit. V dnešní době, kdy nejsložitější integrované obvody obsahují miliardy tranzistorů a desítky vrstev propojení, je jakýkoliv návrh možný pouze s pomocí CAD (Computer-Aided-Design) software. Moderní průmyslový standard (např. Cadence) dokáže s přesností simulovat neuvěřitelně složité obvody.

Jelikož odchylka bývá z velké části náhodná, pracuje model se statistickým údajem. Ve své práci [10] Pelgrom předložil jednoduchý statistický model s proměnnými ( $U_{\text{TH}}$ ,  $\mu$ , $C_{\text{OX}}$ , W a L) pro predikci náhodné odchylky. V Pelgromově modelu jakýkoliv vztah mezi proměnnými byl zanedbán. Nejdůležitější parametry v Pelgromově modelu -  $U_{\text{TH}}$  a  $C_{\text{OX}}$  [11] - však spolu souvisí skrze tloušťku hradlového oxidu. Opomenutí tohoto parametru může způsobit vážnou statistickou chybu. Alternativní metoda pro měření uvažuje na sobě nezávislé fyzické proměnné ( $U_{\text{fb}}$ ,  $t_{\text{OX}}$ ,  $N_{\text{sub}}$ ,  $\mu$ , W a L). Tento druhý modelu je však složitější než Pelgromův model. Při vyhodnocování v této práci byl použit Pelgromův model.

Pojmenován podle svého autora Marcela J.M. Pelgroma zůstává Pelgromův model i po 30 letech velmi užitečným a používaným nástrojem při popisu neshodnosti. V této práci je publikováno několik užitečných vztahů pro popis shodnosti, avšak pro toto měření je nejdůležitější vztah pro odchylku v  $I_D$ . Ta je úměrná  $1/\sqrt{WL}$ , tedy s rostoucí plochou tranzistoru odchylka klesá. To je špatná zpráva, vezmeme-li v potaz trend v neustálém zmenšování rozměrů tranzistorů.

## 1.3.2 Vliv výrobních procesů na odchylku

Během výrobního procesu je budoucí polovodič vystaven několika zdrojům možné procesní odchylky. Vliv mají náhodné efekty (náhodná fluktuace dopantů a hrubost), odchylky spojené s dielektrikem hradla (tloušťka oxidu, fixní náboj, defekty), PPE (pattern-proximity-effects), efekty spojené s čištěním, efekty spojené s povrchovým pnutím a efekty spojené s implantáty a žíháním. Ačkoliv je výrobní odchylka náhodný jev, existují postupy, jak ovlivnit její velikost a dopad. Tyto postupy se dělí na čistě procesní (techniky nezávislé na designu čipu), kombinace proces-design techniky (techniky, kde proces a návrh je úzce spojen) a čistě designové techniky (proces je nezávislý na výrobním procesu).

#### Náhodná fluktuace dopantů (RDF – Random Dopant Fluctuations)

Variace prahového napětí je způsobena náhodnými fluktuacemi atomů dopantu. Jak s vývojem technologií počet dopantů klesá, tak dopad odchylek spojených s dopanty roste. Pro 32nm technologii je počet dopantů v kanálu méně než 100. Počet dopantů v použité technologii je zobrazen na obrázku 11 [5]. RDF má výrazný příspěvek na odchylku zařízení. Tento příspěvek je určen rovnicí (1.11)

$$\sigma U_{\rm T} = \left(\frac{\sqrt[4]{q^3 \varepsilon_{\rm si} \phi_{\rm b}}}{2}\right) \frac{T_{\rm ox}}{\varepsilon_{\rm ox}} * \left(\frac{\sqrt[4]{N}}{\sqrt{W_{\rm eff} L_{\rm eff}}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{c_2}{\sqrt{W_{\rm eff} L_{\rm eff}}}\right)$$
(1.11)

Z rovnice vyplývá, že odchylka roste s mírou dopace a tloušťkou oxidu a je nepřímo úměrná intenzitě záření.

I když RDF má významný vliv na celkovou odchylku, pro zmenšující se technologie jeho podíl klesá. Např. pro 65nm proces je podíl RDF je okolo 65 % z celkového  $\sigma U_{TNMOS}$ , pro 45nm proces je to okolo 60 % [5].

Z obrázku 11 je patrné, že s vývojem tranzistorů klesá i počet atomů dopantu. Na dodržení přesnosti dopace jsou tedy kladeny stále větší nároky.



Obrázek 11 - Průměrný počet atomů dopantů vůči použité technologii

#### Variace v hradlovém dielektriku

Fluktuace v prahovém napětí vlivem lokálních variací v tloušťce oxidu mohou mít v technologii <30nm stejný, nebo větší dopad než RDF [8]. Dalším zdrojem fluktuací  $U_{\rm TH}$  je tunelový efekt v hradle pro tloušťku hradel  $\leq$  3nm.

#### Efekt blízkého vzoru (Pattern proximity effects)

Během litografie je rovnice pro nejmenší rozlišitelné kritické rozměry dána rovnicí (n.), kde  $k_1$  měří litografickou agresivitu (čím menší číslo, tím agresivnější). S postupem technologií  $k_1$  klesá [8]. Řada technologií může být použita pro zlepšení litografického vzorkování s nízkým  $k_1$ . Mezi nejsilnější nástroje patří OPC, detailněji popsáno v [5].

#### Leštění

Chemické a mechanické leštění (CMP) je kritický krok ve výrobě polovodičů. Vystavení mechanickému zatížení a chemikáliím může mít negativní dopad na některé části waferu. Aby se snížili dopady CMP na wafer, využívá se takzvaných dummy prvků, tedy prvků, které v obvodu neplní žádnou funkci, ale mají pouze zlepšit mechanickou soudržnost a odolnost celkového zapojení.

## **1.4 Model tranzistoru**

Model je kombinace obvodových veličin, pečlivě zvolená, aby co nejpřesněji reflektovala reálné chování součástek pod určitými podmínkami. Podle počtu parametrů vzatých v potaz se určuje Level tedy úroveň přesnosti popisu. S klesajícími rozměry tranzistorů a rostoucí komplexností současné modely vydrží jednu, maximálně dvě generace a je neustále potřeba je obnovovat [8]. Pro ilustraci rozdíly mezi Level1, Level2 a Level3 jsou popsány v [9].

#### 1.4.1 Použité modely tranzistoru

Během měření se pracovalo se třemi modely tranzistoru - PSP, EKV, BSIM.

#### Model EKV

Model vyvinutý v 90. letech (Enz-Kayal-Vittoz). Model vyžaduje pouze 18 DC parametrů. Největší nevýhodou EKV je nepřesné modelování pro efekt krátkého kanálu. Toto je případ pro fixní proud, kde délka hradla byla nastavena na 1 $\mu$ m pro technologie <180nm. Další výhodou EKV je jeho přesnost v nízké a střední inverzi. Model EKV a jeho porovnání s BSIM je podrobněji popsáno v [9]. Obecně se dá považovat, že v porovnání s BSIM neplynou ani pro jeden z modelů vyložené výhody, které by měli jeden, či druhý model výrazně znevýhodnit v porovnání s druhým pro toto konkrétní měření, a tak se při analýze výsledků bude na oba nahlížet jako na rovné. Efekt, který je však třeba vzít v potaz je ten, že model EKV nezahrnuje DIBL efekt.

#### **Model BSIM**

(Berkley-Short-Channel-IGFET-Model) Při klesajících rozměrech tranzistorů narůstá komplexnost jejich rovnic. Je těžké pro tyto rovnice najít fyzikálně smysluplné rovnice, co se dají efektivně vyřešit. Model BSIM zavádí řadu parametrů, které zjednodušují řadu výpočtů, avšak za cenu ztráty přehledu o skutečné funkčnosti zařízení. BSIM zavádí pro řadu závislost na geometrii podle obecné rovnice (1.12), kde P<sub>0</sub> je hodnota parametru pro dlouhý a široký tranzistor,  $W_{eff}$ ,  $L_{eff}$  efektivní šířka a délka respektive,  $\alpha_p$  a  $\beta_p$  jsou rozměrové parametry (fitting parametrs)

$$P = P_0 + \frac{\alpha_{\rm p}}{W_{\rm eff}} + \frac{\beta_{\rm p}}{L_{\rm eff}}.$$
 (1.12)

Výhodou modelu BSIM je to, že popisuje přesněji efekty krátkého kanálu tranzistoru než model EKV. Jeho největší nevýhodou je přílišná komplikovanost. Oproti 18 DC parametrům u EKV je BSIM modelován 50-100 DC parametry. Velkou výhodou je modelování CML a DIBL.

#### **Model PSP**

PSP Model je nejnovější z modelů. Kombinuje parametry modelů SP a MM11. Kvůli jeho specifickým vlastnostem bude považován za nejpřesnější. Ve stejném článku jsou blíže rozepsány výhody modelu. Díky svým vlastnostem je model nejvhodnější pro modelování 90 a 65nm technologie.

#### 1.4.2 Modelování neshodnosti tranzistoru v nadprahovém napětí

Tranzistor s napětím  $U_{GS} \ge U_{TH}$  při běžném provozu operuje v silné inverzi. Tranzistor je v této oblasti dobře definovaný, podle obrázku 6 je závislost  $I_D$  na  $U_{GS}$  kvadratická, což je snazší pro

modelování, než exponenciální závislost pro  $U_{GS} \leq U_{TH}$ . Neshodnost tranzistoru v tomto režimu podléhá Pelgromově zákonu [8]. Prahové napětí v tomto případě je definováno podle rovnice (1.13), kde  $U_{TH}$  je prahové napětí,  $N_{sub}$  intenzita dotace substrátu,  $U_{fb}$  flat-band voltage [9]. Zanedbají-li se náhodné jevy při fyzickém modelování (layoutu) a při výrobě, mohou být parametry v rovnici (1.13) rozděleny na náhodnou a fixní složku

$$U_{\rm TH} = U_{\rm fb} + 2U_T \ln\left(\frac{N_{\rm sub}}{n_{\rm i}}\right)$$

$$+ t_{\rm ox} \sqrt{N_{\rm sub} \ln\left(\frac{N_{\rm sub}}{n_{\rm i}}\right)} \frac{2}{\varepsilon_{\rm ox}} \sqrt{q U_T \frac{\varepsilon_{\rm si}}{\varepsilon_0}}.$$

$$(1.13)$$

Pokud se zanedbá náhodná složka, dá se kvadratická odchylka proudu  $\sigma^2 I_D$  zapsat podle rovnice (1.14)

$$\sigma^{2}I_{\rm D} = \left(\frac{\sigma I_{\rm D}}{\sigma U_{\rm fb}}\right)_{\rm N}^{2}\sigma_{U_{\rm fb}}^{2} + \left(\frac{\sigma I_{\rm D}}{\sigma t_{\rm ox}}\right)_{\rm N}^{2}\sigma_{t_{\rm ox}}^{2} + \left(\frac{\sigma I_{\rm D}}{\sigma N_{\rm sub}}\right)_{\rm N}^{2}\sigma_{N_{\rm sub}}^{2} + \left(\frac{\sigma I_{\rm D}}{\sigma \mu_{0}}\right)_{\rm N}^{2}\sigma_{\mu_{0}}^{2} + \left(\frac{\sigma I_{\rm D}}{\sigma W}\right)_{\rm N}^{2}\sigma_{W}^{2} + \left(\frac{\sigma I_{\rm D}}{\sigma L}\right)_{\rm N}^{2}\sigma_{L}^{2}.$$

$$(1.14)$$

Pokud do rovnice zavedeme náhodné odchylky ( $A_{Nsub}$ ,  $A_{tox}$ ,  $A_{Vfb}$ ,  $A_{\mu}$ ,  $A_w$ ,  $A_L$ ), můžeme tyto parametry na velikosti podle Pelgromova zákona [10] přepsat do soustavy rovnic (1.15) [8]. Z rovnice (1.15) vyplývá, že náhodná odchylka je nepřímo úměrná ploše sledovaného tranzistoru

$$\sigma_{U_{\rm fb}}^2 = \frac{A_{U_{\rm fb}}^2}{W_{\rm L}}; \sigma_{t_{\rm ox}}^2 = \frac{A_{t_{\rm ox}}^2}{W_{\rm L}}; \sigma_{N_{\rm sub}}^2 = \frac{A_{N_{\rm sub}}^2}{W_{\rm L}}; \sigma_{\mu_0}^2 = \frac{A_{\mu_0}^2}{W_{\rm L}}; \sigma_{\rm W}^2 = \frac{A_{W_0}^2}{W_{\rm L}}; \sigma_{\rm W}^2 = \frac{A_{$$

Pelgrom použil podobný přístup, ale zanedbal závislost  $U_{\text{TH}}$  na  $C_{\text{OX}}$  a došel tedy ke zjednodušenému tvaru uvedenému v rovnici (1.16)

$$\sigma_{\frac{\Delta I_{\rm dn}}{I_{\rm dnm}}}^2 = \left(\frac{2}{WL}\right) \left(\frac{4A_{U_{\rm TH0}}^2}{U_{\rm EB}^2} + A_{C_{\rm OX}}^2 + A_{\mu}^2 + \frac{A_{\rm W}^2}{W} + \frac{A_{\rm L}^2}{L}\right).$$
(1.16)

Fixní neshodnost se tedy v modelu tranzistoru definuje podle jasně definované soustavy rovnic. Náhodná neshodnost na druhou stranu pracuje s rozsahem neshodnosti danou výrobní technologií a ověřenou reálným měřením. Fixně daná proměnná v rovnicích popisující náhodnou neshodnost je součin plochy tranzistoru WL.

#### 1.4.3 Modelování neshodnosti tranzistoru v podprahovém napětí

Tranzistor s napětím  $U_{GS} < U_{TH}$  operuje ve slabé inverzi. Závislost proudu  $I_D$  na  $U_{GS}$  je v tomto případě exponenciální (viz. obrázek 12).



Obrázek 12 - Neshodnost strmosti S

V takovémto případě se určuje neshodnost strmosti S (viz. obrázek 12). Neshodnost strmosti S nepodléhá Pelgromově zákonu a je nezávislá na velikosti. V tomto případě je důležité, jestli má tranzistor délku hradla  $L \ge L_c$  ( $L_c$ = kritická délka). V tomto případě, je neshodnost strmosti S způsobena odchylkami prahového napětí  $\sigma U_{TH}$ . Pokud je  $L \le L_c$ , potom můžeme sledovat prudký nárůst neshodnosti strmosti S. Toto je způsobeno tím, že tranzistory s krátkým kanálem jsou více náchylné na LER (Line-Edge-Roughness) defekty, než tranzistory s dlouhým kanálem [5]. Stejně jako modelování neshodnosti tranzistoru v silné inverzi, je i zde využito při psaní modelu rozsahu neshodnosti získaného praktickým měřením.

Při simulaci neshodnosti je nejčastěji využíváno simulace Monte Carlo. V této simulaci je každý parametr tranzistoru vynásoben určitým parametrem  $\mathbf{p}$  jehož rozsah je určen technologií a jeho konkrétní velikost je určena pro každý běh generátorem semi-náhodných čísel.

Podle Pelgromova zákona (viz. graf 1) je odchylka proudu  $I_D$  přímo závislá na míře inverzního koeficientu  $i_f[-]$ .



Graf 1 - Závislost odchylky drainového proudu  $I_D$  na inverzním koeficientu  $i_f$ 

## 1.5 Metodika měření

Pro porovnání neshodnosti tranzistorů bylo simulováno 7 modelů tranzistorů označených A-G z různých technologií. Všechny tranzistory byly měřeny v konfiguraci TT (Typical-Typical), tzn. pro oba tranzistory (PMOS, NMOS) byly zvoleny typické hodnoty. Další možné konfigurace jsou S (slow) a F (fast).

označení tranzistoru	model	technologie [nm]
А	ekv26	180
В	ekv3	180
С	ekv302em	180
D	ekv302	110
E	bsim4	180
F	bsim3v3	130
G	psp103	110

Tabulka 1 - Zkoumané modely tranzistorů a jejich technologie

#### 1.5.1 Simulované parametry

Jako obvod pro simulování neshodnosti bylo zvoleno jednoduché proudové zrcadlo, kdy tranzistorem  $M_1$  byl zvolen proud  $I_{\rm IN}$  500nA a proud tranzistorem  $M_2$  byl měřen proud  $I_{\rm OUT}$  (obrázek 14). Provedeno bylo 1000 měření v analýze Monte Carlo a byla ustanovena standardní odchylka  $I_{\rm IN}$ oproti  $I_{\rm OUT}$ .



Obrázek 13 - Proudové zrcadlo pro simulování neshodnosti proud<br/>u $I_{\rm D}$ 

Pro výpočet proudu bylo nutné ustanovit jednu hodnotu prahového napětí  $U_{\rm TH}$  a parametru  $\beta$ . Při simulaci většina modelů kromě tranzistoru C vykazovala různé hodnoty prahového napětí pro různé hodnoty  $I_{\rm D}$ . Protože hodnota prahového napětí  $U_{\rm TH}$  je dána hlavně výrobním procesem a je nezávislá na hodnotě  $I_{\rm D}$ , musela být tedy vytvořena metoda, jak z výsledných hodnot najít tu nejpřesnější možnou hodnotu  $U_{\rm TH}$ . K tomu lze využít parametru  $\beta$ .

Protože byly použity stejné rozměry pro tranzistor, dá se předpokládat, že i parametr  $\beta$  bude stejný pro všechna měření. Při dosazení výchozího proudu jako  $I_D$  do rovnice zjistíme, že i parametr  $\beta$  se mění pro různá  $U_{TH}$ .

Důležitý faktor pro měření a vyhodnocování výsledků byl inverzní koeficient  $i_f$ . Tranzistor byl měřen ve slabé inverzi  $i_f = 0.1[-]$  a silné inverzi  $i_f = 10[-]$ . Vlastnosti tranzistoru nejsou zcela přesně definovány pro velmi slabou inverzi, (obecně  $i_f < 7[-]$ ) ani příliš silnou inverzi (přibližně

 $i_{\rm f} > 100[-]$ ), liší se podle modelu). V tomto rozmezí byl stanoven aktivní rozsah  $i_{\rm f}$ , ve kterém byl parametr  $\beta$  hledán. Modely vykazovali různou odchylku ve velmi silné inverzi, a proto se aktivní rozsah liší u modelů. Obecně byl hledán tak, aby kvadratická odchylka parametru  $\beta$  nepřekročila 10 %. Inverzní koeficient je určen jak proudem  $I_{\rm D}$  tak poměrem stran W/L podle rovnice (1.9).

V prvním případě se pracovalo s fixní plochou  $10\mu m^2$  a pro  $I_D = 500 nA$  byl hledán poměr stran, který by splňoval požadavky na  $i_f = (0.1; 10[-])$ . V druhém případě byl tranzistor zvolen o fixní velikosti  $1\mu m^2$  s poměrem stran W/L = 1 Pro tento případ je potřeba uvést tzv. Pelgromův zákon, který se vztahuje na poměr odchylek ku ploše.

### 1.5.2 Měření kapacity Cox pro jednotlivé modely

Jelikož v teorii je uvedeno, že kapacita  $C_{OX}$  má vliv na neshodnost a její modelování, je potřeba ji co možná nejpřesněji určit. Toho může být dosaženo z rovnice (1.4.). Ne všechny modely tranzistoru měli dobře dostupné textové verze modelů, ze kterých by mohla být extrahovaná tloušťka hradlového oxidu. Pro tyto případy byl vytvořen jednoduchý obvod (obrázek 15). Kapacitu hradlového oxidu bylo také nutné zjistit, aby mohla být později určena hodnota podle rovnice (1.3 a 1.4.).



Obrázek 14 - Obvod pro simulaci kapacity

Tabulka 2 - Hodnoty veličin v simulovaném obvodu pro extrakci kapacity

Veličina	Hodnota
U <sub>A</sub> - superponovaná střídavá složka [V]	10mV
U <sub>DC</sub> – stejnosměrná složka napětí [V]	1 V
$f$ – frekvence střídavé složky $U_A$ [Hz]	10 kHz
W/L – poměr šířky a délky tranzistoru [-]	1

Obvod je tvořen jedním NMOS tranzistorem se zkratovaným source and drain. Ke zdroji stejnosměrného napětí  $U_{DC}$  byl superponován zdroj střídavého napětí s amplitudou  $U_A$  a s frekvencí *f*. Tranzistor v tomto zapojení imituje kapacitor  $C_T$ , jehož velikost se dá zapsat podle rovnice (1.17)

$$C_{\rm T} = \frac{I_{\rm m \check{e}\check{r} en \acute{y}}}{U_{\rm A}*2\pi f} \tag{1.17}$$

Hodnota simulované kapacity byla extrahovaná z obvodu uvedeného na obrázku 15. Vypočtená kapacita byla podle rovnice (1.17). Tloušťka hradlového oxidu byla uvedena v modelu tranzistoru. Výjimkou jsou tranzistory D a G označeny v tabulce 3 hvězdičkou. V tomto případě nebyl údaj v modelu k dispozici. Hodnota vypočtené kapacity je tedy aritmetický průměr simulované hodnoty PMOS a NMOS (pro tranzistory D a G) a tloušťka oxidu inverzně spočtena podle rovnice (pro tranzistory A-F) (1.4).

Název modelu	Simulovaná kapacita NMOS [ <sup>fF</sup> /µm <sup>2</sup> ]	Simulovaná kapacita PMOS [ <sup>fF</sup> /µm <sup>2</sup> ]	Vypočtená kapacita [ <sup>fF</sup> / <sub>µm<sup>2</sup></sub> ]	Průměrná kapacita PMOS/NMOS [ <sup>fF</sup> / <sub>μm<sup>2</sup></sub>	Tloušťka oxidu [nm]
A - ekv26	8,91	8,28	7,65	8,60	4,51
B – ekv302	8,80	8,12	7,65	8,46	4,51
C – ekv302em	8,79	8,15	7,65	8,47	4,51
E – bsim3v3	8,32	8,71	8,67	8,52	3,98
F – bsim4	10,36	10,64	9,86	10,5	3,50
*D-ekv302	12,70	12,41	12,6	12,6	2,75
*G – psp103	10,69	10,95	10,8	10,8	3,19

Tabulka 3 - Simulované a vypočítané kapacity pro jednotlivé modely

#### 1.5.3 Výpočet parametru β

Při návrhu tranzistoru se dá velikost parametru  $\beta$  ovlivnit volbou poměru stran W/L a kapacitou hradlového oxidu  $C_{OX}$ . Velikost parametru  $\beta$  je závislá i na pohyblivosti nosičů v kanálu  $\mu_0$ . Tu ale během designu nejde ovlivnit a je dána výrobními procesy. Jelikož model tento údaj neposkytoval a velikost  $\beta$  měla být stanovena prakticky, využilo se pro jeho určení rovnice 1.7. Hodnota proudu ze  $I_D$  byla zvolena v rozsahu od 1-300  $\mu$ A. Pro tento rozsah proudu má tranzistor inverzní koeficient v rozsahu 0,1 do řádu stovek. Tranzistory pro různé hodnoty drainového proudu I<sub>D</sub> vykazovaly různé hodnoty prahového napětí. Jelikož hodnota prahového napětí je nezávislá na proudu I<sub>D</sub> a tedy by se neměla měnit s měnícím se I<sub>D</sub>. Rovnice (1.6) byla použitá pro výpočet parametru  $\beta$ . Poměr W/L byl zvolen 1 pro tuto aplikaci. Namísto  $U_{TH}$  byla

#### 1.5.4 Modulace prahového napětí

Jak již bylo řečeno, na simulovaném rozsahu se hodnota prahového napětí  $U_{\text{TH}}$  měnila, což by se s měnícím se  $I_{\text{D}}$  nemělo dít. Při dosazení těchto měnících se hodnot  $U_{\text{TH}}$  do rovnice (1.6) se měnil i parametr  $\beta$  (viz. graf 1). Jelikož hodnota parametru  $\beta$  by měla být fixní v oblasti saturace, byla tedy zvolena modifikovaná hodnota prahového napětí  $U_{\text{TM}}$ . Hodnota tohoto napětí byla určena tak, aby odchylka parametru  $\beta$  pro silnou inverzi byla co nejmenší. Hodnoty parametru  $\beta$  byly porovnány s měnícím se  $I_{\text{D}}$ . Pro tyto hodnoty byla ustanovena kvadratická odchylka. Poté se hledala taková hodnota  $U_{\text{TH}}$  pro kterou bude součet odchylek co nejmenší  $\rightarrow U_{\text{TM}}$ . Tato hodnota bude uvažována za prahové napětí. Pro přehlednost bude v případě použití v rovnici označena  $U_{\rm TM}$ .

Při extrémně silné inverzi ( $i_f > 300$ ) dochází k parazitním jevům, např. k elektronové migraci. Proto byl zvolen tzv. aktivní rozsah parametru  $\beta$  (viz. graf 3). Tento aktivní rozsah byl zvolen v rozmezí  $i_f = 7 - 150[-]$ . Hodnota aktivního rozsahu byla zvolena tak, aby při neměnící se hodnotě  $U_{\rm TH}$  dané modelem byla odchylka ±10 %. Jako referenční hodnota parametru  $\beta$  pro  $i_f = 10[-]$ . Jako příklad byla uveden model ekv3. V případě ekv3 byla však zvolena referenční hodnota  $i_f \approx 20[-]$ . Hodnota  $i_f \approx 10$  byla v tomto případě také zahrnuta. V případě ekv3 pro referenční hodnotu  $i_f = 10[-]$  nesplňovala žádná další hodnota kritérium ±10 %.

V tabulkách 4 a 5 je uvedeno modifikované prahové napětí  $U_{\text{TM}}$  a průměr všech prahových napětí  $U_{\text{TH}}$  daných modelem. V tabulkách 4 a 5 se můžeme přesvědčit, jak velká modifikace byla zapotřebí, aby prahové napětí odpovídalo požadavkům.



Graf 2 - Parametr  $\beta$  pro hodnoty  $U_{\rm T}$  dané modelem

Bez aplikování jakýchkoliv úprav je vidět, že modelování koeficientu je velmi silně závislé na tom, v jak silné inverzi se tranzistor nachází.



Graf 3 - Příklad určení aktivního rozsahu

Na grafu 3 je znázorněný příklad aktivního rozsahu pro NMOS ekv3. Na tomto rozsahu se poté hledala metodou nejmenších čtverců nejmenší odchylka parametru  $\beta$  při volitelném napětí  $U_{TM}$ . Definice prahového napětí  $U_{TM}$  v tomto případě je tedy taková, aby prahové napětí  $U_{TM}$  co nejpřesněji definovalo rovnici proudu  $I_D(1.7)$ .

# Graf 4 - Určení $U_{TM}$ pomocí součtu kvadratických odchylek $\beta$ parametru pro $U_T$ daných modelem

Všechny nově ustanovené hodnoty  $U_{\rm TM}$  se nacházely v intervalu mezi nejvyšší a nejmenší hodnotou  $U_{\rm TH}$  danou modelem. Nestalo se tedy, že by byla zvolena fyzikálně nesmyslná hodnota, která však odpovídá po matematické stránce.

Z grafu 3 je patrné, že hodnota zvoleného napětí  $U_{TM}$  je přesná pro zvolený aktivní rozsah. Odchylka vypočtené a simulované hodnoty nastává ve slabé a extrémně silné inverzi. Tato dvě pásma jsou v této práci upozaděna.

Model NMOS	U <sub>TH</sub> [mV]	U <sub>TM</sub> [mV]	$\Delta \mathbf{U}_{\mathrm{T}}(\mathbf{U}_{\mathrm{TM}} - \mathbf{U}_{\mathrm{TH}})  [\mathrm{mV}]$	Aktivn	í rozsah
				Ι <sub>D</sub> [μΑ]	I <sub>C</sub> [-]
A – ekv26	490,1	432	-58	5 - 100	9,5 - 219
B – ekv3	572,8	490	-82	5 -100	10 - 191
C – ekv302em	501,0	494	-7	5 - 100	10 - 201
D – ekv302	350,4	275	-75	7,5 – 175	9,1 - 219
E – bsim3v3	500	450	-50	5 - 125	8 - 216
F – bsim4	447,8	390	-57,8	5 - 75	6,9 - 100
G – psp103	275	300	25	5 - 120	7,4 - 178

Tabulka 4 - Výsledné hodnoty simulovaných  $U_{\rm TH}$ a modifikované  $U_{\rm TM}$  NMOS

V tomto případě hodnota  $U_{\rm TH}$  je průměr hodnot prahových napětí daných modelem pro aktivní rozsah. Hodnota  $U_{\rm TM}$  pro každý model byla potom s touto průměrnou hodnotou  $U_{\rm TH}$  porovnána a na grafu 5 byla vynesena korekční křivka  $U_{\rm TM} - U_{\rm TH}$  pro jednotlivé modely.

Model PMOS	<i>U</i> <sub>TH</sub> [mV]	<i>U</i> <sub>TM</sub> [mV]	$\Delta \boldsymbol{U}_{\mathrm{T}}(\boldsymbol{U}_{\mathrm{TM}} - \boldsymbol{U}_{\mathrm{TH}}) [\mathrm{mV}]$	Aktivn	í rozsah
				I <sub>D</sub> [μA]	<b>I</b> <sub>C</sub> [-]
A – ekv26	487,6	500,0	12,4	1-75	10 - 756
B – ekv3	545,2	490,0	-55,2	1,25 – 25	10,9 – 175
C – ekv302em	547,0	501,0	-46,0	1,25 - 50	9,7 – 232
D – ekv302	572,8	520,0	-52,8	1 – 50	10,9 - 548
E – bsim3v3	494,0	400,0	-94,0	1,5 - 50	13,8 - 460
F – bsim4	419,0	350,0	-69,0	1,5 – 30	10,3 - 206
G – psp103	433,0	400,0	-33,0	2 - 40	9,3 – 187

Tabulka 5 - Výsledné hodnoty simulovaných  $U_{\rm TH}$  a modifikované  $U_{\rm TM}$  PMOS



Graf 5 - Korekce prahových napětí pro různé modely-NMOS/PMOS

Je-li možné toto nově získané prahové napětí  $U_{\rm TM}$  používat ve výpočtech bez výrazné chyby. Byla tato nově získaná hodnota prahového napětí  $U_{\rm TM}$  dosazena do rovnice 1.7. namísto  $U_{\rm TH}$  a výsledné hodnoty drainového proudu  $I_{\rm D}$  byly proloženy se simulovanými hodnotami v grafech 6 a 7.



Graf 6 - Závislost  $I_C/U_{GS}$  pro simulované a inverzně vypočítané hodnoty



Graf 7 - Závislost drainového proudu  $I_D$  na inverzním koeficientu i<sub>f</sub>, vypočtené a simulované hodnoty

Z grafu 6 je vidět, že pro extrémní hodnoty inverzního koeficientu skutečně dochází ke znatelným odchylkám mezi vypočtenou a simulovanou hodnotou. Nicméně pro zvolený aktivní rozsah, tedy střed grafu je přesnost dostatečná.

Graf 8 - Odchylka parametru  $\beta$  modifikovaného prahového napětí  $U_{\text{TM}}$  na  $i_{\text{f}}$ 

Podle grafu 3 lze vypozorovat, že na aktivním rozsahu parametr  $\beta$  méně kolísá. Nutno podotknout, že tato metoda určení prahového napětí je velice "hrubá", nicméně nabízí dostatečnou přesnost a umožňuje sjednotit různé hodnoty  $U_{\rm TH}$  dané modelem do jedné přijatelně přesné hodnoty.

Pokud se vyjde z teorie a z rovnice (1.3), hodnota parametru  $\beta$  by měla být pro NMOS odhadem 3 - 4x vyšší než pro PMOS. Obecně se uvádí, že hybnost elektronů je ~3.2x větší než hybnost děr.

Model	parametr β NMOS [μA/V <sup>2</sup> ]	parametr β PMOS [μA/V <sup>2</sup> ]	Poměr parametru β NMOS/PMOS
A - ekv26	264	56,3	4,63
B – ekv3	258	56,2	4,92
C – ekv302em	250	53,3	4,88
D – ekv302	404	44,5	7,84
E – bsim3v3	233	54,2	5,25
F – bsim4	349	63,9	5,0
G – psp103	367	107,2	3,42

Tabulka 6 - Porovnání parametru β pro NMOS a PMOS tranzistory

## 2 SIMULACE NESHODNOSTI

Zadané modely byly simulovány jako proudové zrcadlo (viz. obrázek 14) pro silnou a slabou inverzi. Simulace proběhla s pomocí analýzy Monte Carlo s 1000 běhy. Pro silnou inverzi byl zvolen inverzní koeficient  $i_f = 10$  a pro slabou inverzi  $i_f = 1$ 

## 2.1 Simulace s inverzním koeficientem nastaveným poměrem šířky a délky

Z rovnice (1.9) vyplývá, že jediné parametry inverzního koeficientu, které jsou ovlivnitelné návrhem, je poměr šířky a délky tranzistoru (W/L [–]) a drainový proud  $I_D$ . Rozměry tranzistoru byly zvoleny na 10 µm<sup>2</sup> a poměr šířek a délek byl zvolen tak, aby odpovídal zvoleným hodnotám inverzního koeficientu pro silnou a slabou inverzi. Napětí  $U_T$  bylo uvažováno 26 mV a koeficient n = 1.4.

Model NMOS slabá inverze	$\beta[\mu A/V^2]$	W/L [-]	<b>W</b> [μm]	L [µm]
A - ekv26	261	0,099	1	10
B - ekv3	267	0,101	1	10
C –ekv302em	270	0,102	1	10
D – ekv302	445	0,168	1,29	7,71
E - bsim4	304	0,115	1,07	9,32
F – bsim3v3	383	0,145	1,20	8,30
G – psp103	367	0,139	1,18	8,48

Tabulka 7 - Rozměry modelů tranzistorů NMOS pro slabou inverzi

Tabulka 8 - Rozměry modelů tranzistorů NMOS pro silnou inverzi

Model NMOS slabá inverze	$\beta[\mu A/V^2]$	W/L [-]	<b>W</b> [μm]	L [µm]
A	261	10.00	10	1
A - eKV26	201	10,00	10	1
B - ekv3	267	10,00	10	1
C –ekv302em	270	10,00	10	1
D – ekv302	445	16,85	12,9	0,77
E – bsim4	304	11,51	10,5	0,95
F – bsim3v3	383	14,50	11,9	0,83
G – psp103	367	13,90	11,8	0,85

Tabulka 9 - Rozměry modelů tranzistorů PMOS pro slabou inverzi

Model PMOS slabá inverze	$\beta[\mu A/V^2]$	W/L [-]	W [µm]	L [µm]
A - ekv26	56,3	2,13e-2	0,46	21,67
B - ekv3	54,2	2,05e-2	0,45	22,21
C –ekv302em	55,3	2,09e-2	0,45	21,87
D - ekv302	56,4	2,13e-2	0,46	21,67
E – bsim4	57,9	2,19e-2	0,46	21,37
F – bsim3v3	76,6	2,90e-2	0,54	18,57
G – psp103	107,3	4,05e-2	0,63	15,71

Model PMOS slabá inverze	$\beta[\mu A/V^2]$	W/L [-]	<b>W</b> [μm]	L [µm]
A – ekv26	56,3	2,13	4,61	2,17
B – ekv3	54,2	2,05	4,51	2,21
C –ekv302em	55,3	2,09	4,56	2,19
D – ekv302	56,4	2,14	4,61	2,17
E – bsim4	57,9	2,19	4,66	2,14
F – bsim3v3	76,6	2,90	5,42	1,84
G – psp103	107,3	4,05	6,32	1,58

Tabulka 10 - Rozměry modelů tranzistorů PMOS pro silnou inverzi

Tabulka 11 - výsledky analýzy Monte Carlo pro silnou i slabou inverzi s fixním drainovým proudem I<sub>D</sub>, NMOS

Model (NMOS)	Parazitní	<i>σI</i> <sub>D</sub> silná inverze	σI <sub>D</sub> slabá inverze
	kapacita C <sub>para</sub>	[%]	[%]
	[fF/µm <sup>2</sup> ]		
A – ekv 26	8,9	2,69	8,62
B – ekv3	8,8	2,02	5,58
C – ekv302em	8,8	2,06	7,34
D – ekv302	10,7	0,87	3,07
E – bsim4	8,3	1,01	2,9
F – bsim3v3	10,3	1,76	4,56
G – psp103	12,7	3,95	9,41

Tabulka 12 - výsledky analýzy Monte Carlo pro silnou i slabou inverzi s fixním drainovým proudem  $I_D$ , PMOS

Model (PMOS)	Parazitní	<i>σI</i> <sub>D</sub> silná inverze	σI <sub>D</sub> slabá inverze
	kapacita C <sub>para</sub>	[%]	[%]
	[fF/µm <sup>2</sup> ]		
A – ekv 26	8,28	2,02	6,64
B – ekv3	8,11	1,90	5,98
C – ekv302em	8,149	1,49	4,80
D-ekv302	10,95	1,12	2,83
E – bsim4	8,705	1,42	3,68
F – bsim3v3	10,64	1,76	3,89
G – psp103	12,41	3,68	6,1

# 2.2 Simulace s inverzním koeficientem $i_f$ nastaveným drainovým proudem $I_D$

Další parametr, který ovlivňuje velikost inverzního koeficientu je drainový proud  $I_D$ . Pro další měření byl poměr šířky a délky W/L = 1 a plocha byla určena na 10  $\mu$ m<sup>2</sup>. Tranzistory byly testovány za stejných podmínek jako v případě modulace poměrem šířky a délky W/L. Výsledky těchto simulací jsou zaznamenány v tabulkách 13 a 14.

Tabulka 13 - výsledky analýzy Monte Carlo pro silnou i slabou inverzi s fixním poměrem šířky a délky a proměnlivým proudem  $I_D$ , NMOS

Model (NMOS)	Drainový proud Drainový proud I <sub>D</sub> při silné I <sub>D</sub> při slabé		σI <sub>D</sub> silná inverze [%]	σI <sub>D</sub> slabá inverze [%]
	inverzi [µA]	inverzi [nA]	[%]	[%]
A - ekv26	4,99	49,96	0,82	2,69
B – ekv3	4,88	48,83	0,70	1,80
C – ekv302em	4,73	47,30	0,66	2,57
D – ekv302	7,65	76,50	0,30	0,63
E – bsim4	4,41	44,10	0,36	0,92
F – bsim3v3	6,61	66,05	0,65	1,42
G - psp103	6,95	69,46	2,30	5,05

Tabulka 14 - výsledky analýzy Monte Carlo pro silnou	i slabou inverzi s fixním poměrem šířky
a délky a proměnlivým proudem I <sub>D</sub> , PMOS	

Model	Drainový proud	Drainový proud	σI <sub>D</sub> silná	$\sigma I_{ m D}$ slabá
(NMOS)	I <sub>D</sub> při silné	I <sub>D</sub> při slabé	inverze [%]	inverze [%]
	inverzi [µA]	inverzi [nA]		
A - ekv26	1,07	10,67	0,60	1,99
B – ekv3	1,07	10,67	0,59	1,66
C – ekv302em	1,01	10,10	0,48	1,65
D – ekv302	0,84	8,43	0,36	0,94
E – bsim4	1,03	10,27	0,45	1,21
F – bsim3v3	1,21	12,11	0,56	1,33
G – psp103	2,03	20,31	1,84	4,06

Tyto výsledky pro fixní rozměry se musí opravit. Podle rovnice (1.18.) je odchylka drainového proudu  $I_D$  nepřímo úměrná odmocnině plochy zkoumaného tranzistoru

$$\sigma I_{\rm D} = \frac{2A_{\rm VT0}}{\sqrt{\rm WL} * (\rm V_{GS} - \rm U_{TH})^2}$$
(1.18.)

Jelikož v tomto případě byl zvoleny jiné rozměry než v případě fixního drainového proudu  $I_{\rm D}$  musí být odchylky podle rovnice patřičně upraveny. V případě ručního výpočtu, by se prahové napětí  $U_{\rm TH}$  nahradilo hodnotou modifikovaného prahového napětí  $U_{\rm TM}$ . Nicméně jelikož jsou všechny proměnné, s výjimkou plochy (součin WL) stejné, stačí celou rovnici vynásobit pouze  $\sqrt{10}$ . Hodnoty přepočtených odchylek jsou uvedeny v tabulce 15 pro NMOS a v tabulce 16 pro PMOS. Hodnoty odchylek byly označeny buď s fixním nebo proměnlivým drainovým proudem  $I_{\rm D}$ .

Model (NMOS)	σI <sub>D</sub> pro slabou inverzi, fixní proud [%]	σI <sub>D</sub> pro slabou inverzi, proměnlivý proud [%]	σI <sub>D</sub> pro silnou inverzi, fixní proud [%]	σI <sub>D</sub> pro silnou inverzi, proměnlivý proud [%]
A - ekv26	8,62	8,50	2,69	2,59
B – ekv3	5,58	5,70	2,02	2,21
C – ekv302em	7,34	8,13	2,06	2,08
D – ekv302	3,07	1,99	0,87	0,95
E – bsim4	2,90	2,91	1,01	1,14
F – bsim3v3	4,56	4,49	1,76	2,05
G – psp103	9,41	15,99	3,95	7,27

Tabulka 15 - Porovnání odchylky I<sub>D</sub> při fixním a inverzním proudu po přepočtu plochy, NMOS

Tabulka 16 - Porovnání odchylky I<sub>D</sub> při fixním a inverzním proudu po přepočtu plochy, PMOS

Model (PMOS)	σI <sub>D</sub> pro slabou inverzi, fixní proud [%]	σI <sub>D</sub> pro slabou inverzi, proměnlivý proud [%]	σl <sub>D</sub> pro silnou inverzi, fixní proud [%]	σl <sub>D</sub> pro silnou inverzi, proměnlivý proud [%]
A – ekv26	6,64	6,26	2,02	1,89
B – ekv3	5,98	5,24	1,90	1,86
C – ekv302em	4,80	5,21	1,49	1,51
D – ekv302	2,83	2,96	1,12	1,14
E – bsim4	3,68	3,82	1,42	1,42
F – bsim3v3	3,89	4,20	1,76	1,77
G – psp103	6,10	7,03	3,68	3,19

Při vyhodnocování parametrů tranzistoru se bude pracovat s hodnotou aritmetického průměru hodnot odchylek drainového proudu  $\sigma I_D$  při fixním i proměnlivém proudu, a to jak pro slabou, tak silnou inverzi. Tato hodnota bude označována jako  $Avg\sigma I_D$ .

Tabulka 16 - Průměrná hodnota odchylek s fixním a proměnlivým proudem pro silnou a slabou inverzi, NMOS

Model NMOS	$Avg\sigma I_{\rm D}$ Slabá inverze [%]	<i>AvgσI</i> <sub>D</sub> Silná inverze [%]
A - ekv26	8,56	2,64
B - ekv3	5,64	2,16
C – ekv302em	7,74	2,07
D – ekv302	2,53	0,91
E – bsim4	2,90	1,08
F – bsim3v3	4,52	1,91
G – psp103	12,7	5,61

Tabulka 17 - Průměrná hodnota odchylek s fixním a proměnlivým proudem pro silnou a slabou inverzi, PMOS

Model PMOS	AvgσI <sub>D</sub> Slabá inverze [%]	AvgσI <sub>D</sub> Silná inverze [%]
A – ekv26	6,45	1,96
B – ekv3	5,60	1,88
C – ekv302em	5,01	1,50
D – ekv302	2,89	1,13
E – bsim4	3,75	1,42
F – bsim3v3	4,05	1,77
G – psp103	6,57	3,44

# **3 ZHODNOCENÍ MODELŮ TRANZISTORU**

Aby bylo možné objektivně zhodnotit data daná simulací Monte Carlo, je nutné nejprve ustanovit parametry, na základě kterých, budou tranzistory porovnávány.

## **3.1** Vliv parametru β na neshodnost

V kapitole 1.4 byl matematickou metodou zjištěn parametr  $\beta$  pro každý simulovaný model tranzistoru. Vliv parametru  $\beta$  na odchylku  $\sigma I_D$  může být snadno získán kombinací tabulky 3 a tabulek 17 pro NMOS a 18 pro PMOS. Parametr  $\beta$  je součin kapacity  $C_{OX}$  a rychlosti nosičů  $\mu_0$  z rovnice (1.2) a (1.3). Hodnoty  $\beta$  parametru NMOS a PMOS jsou vybrané z tabulek 6 a 7.

Model NMOS	β parametr [μA/V <sup>2</sup> ]	σI <sub>D</sub> slabá inverze [%]	σI <sub>D</sub> silná inverze [%]
A – ekv26	264	8,56	2,64
B – ekv3	258	5,64	2,16
C – ekv302em	250	7,74	2,07
D – ekv302	404	2,53	0,91
E – bsim4	233	2,90	1,08
F – bsim3v3	349	4,52	1,91
G – psp103	367	12,7	5,61

Tabulka 17 - Vliv  $\beta$  parametru na neshodnost-NMOS

Tabulka 18 - Vliv  $\beta$  parametru na neshodnost-PMOS

Model PMOS	β parametr	$\sigma I_{\rm D}$ slabá inverze	$\sigma I_{\rm D}$ silná inverze
	[µA/V <sup>2</sup> ]	[%]	[%]
A - ekv26	56,3	6,45	1,96
B – ekv3	56,2	5,6	1,88
C – ekv302em	53,3	5,01	1,50
D – ekv302	44,5	2,89	1,13
E – bsim4	54,2	3,75	1,42
F – bsim3v3	63,9	4,05	1,17
G – psp103	107	6,57	3,44

# **3.2** Srovnání odchylek pro různé vstupní parametry inverzního koeficientu

Při zavedení hodnoty  $Avg\sigma I_D$  byly zprůměrovány hodnoty  $\sigma I_D$  při fixním i proměnlivém proudu. Výsledné hodnoty  $\sigma I_D$  byly simulovány s takovými parametry, aby jejich inverzní koeficient i<sub>f</sub> byl stejný. V potaz byl brán Pelgromův zákon o výskytu neshodnosti a ploše (při testování fixního i proměnlivého proudu byla pro oba případy zvolena jiná plocha). Odchylka průměrné hodnoty  $Avg\sigma I_D$  od hodnot  $\sigma I_D$  je uvedena v tabulce 19. Rozsah  $\sigma I_D$  dvojnásobek hodnoty  $\Delta I_D$  pro patřičný typ tranzistoru a míru inverze.

Model	<i>ΔI</i> <sub>D</sub> NMOS Slabá inverze	<i>ΔI</i> <sub>D</sub> NMOS Silná inverze	ΔI <sub>D</sub> PMOS Slabá inverze [%]	ΔI <sub>D</sub> PMOS Silná inverze [%]
	[%]	[%]		
A - ekv26	0,06	0,05	0,19	0,07
B – ekv3	0,06	0,1	0,36	0,02
C – ekv302em	0,39	0,01	0,21	0,01
D – ekv302	0,54	0,04	0,06	0,01
E – bsim4	0,01	0,07	0,07	0
F – bsim3v3	0,03	0,15	0,16	0
G – psp103	3,29	1,66	0,47	0,24

Tabulka 19 – Odchylka  $\sigma I_D$  oproti Avg $\sigma I_D$ 

Do grafu 9 byla vynesena korekční křivka průměrné hodnoty  $Avg\sigma I_D$  oproti simulovaným hodnotám  $\sigma I_D$ .



Graf 9 - Korekční křivka

Nehledě na typ tranzistoru, nebo míru inverze, tranzistor **G** vykazoval největší rozptyl hodnot  $\sigma I_D$  pro fixní a proměnlivý proud. V případě NMOS byl rozptyl  $\sigma I_D$  v případě tranzistoru **G** výrazně vyšší než v případě PMOS. V silné inverzi u NMOS ani PMOS nepřesáhl rozptyl hodnotu 0,3 %.

## 3.3 Hodnoty pro silnou a slabou inverzi

Hodnoty pro silnou i slabou inverzi NMOS i PMOS tranzistorů jsou zobrazeny na grafech. Aby bylo možné porovnání, je zvolena jako referenční charakteristika závislosti použita křivka vyobrazena na grafu 1.



Graf 10 – Odchylka NMOS v silné a slabé inverzi



V doplňujících materiálech ke grafu 1 se nespecifikovalo, pro jakou velikost, ani tloušťku hradlového oxidu platí přesné hodnoty této křivky, proto bude, spíše než porovnání hodnot, porovnán trend pro silnou a slabou inverzi jednotlivých tranzistorů. Provedena byla pouze dvě měření, což umožní zanesení pouze koncových bodů do grafu. Referenční hodnota z grafu 1 je  $\sigma I_D \approx 12,5 \%$  pro silnou inverzi a  $\sigma I_D \approx 4 \%$ . Toto dá poměr  $\frac{\sigma I_D - silná}{\sigma I_D - slabá} \approx 3,125$ , tedy odchylka ve slabé inverzi je pro referenci 3,125x větší než v silné inverzi.

Toto přímé porovnání by však mohlo způsobit to, že tranzistory, které by měly velice silnou odchylku ve slabé inverzi a 3,125x menší odchylku v silné inverzi by neměly stejnou strmost, jako tranzistor s nižší odchylkou ve slabé inverzi.

Na grafu 12 je takovýto případ znázorněn. Byly vytvořeny 2 imaginární tranzistory – přesný a nepřesný. Přesný má odchylku ve slabé a silné inverzi 6,25 % a 2 % respektive a nepřesný 25 % a 8 %. Jak je patrné, úhel  $\alpha$  je výrazně větší, než  $\beta$ . V případě, aby byla strmost dvou rozdílných tranzistorů, musí se rozdíl jejich odchylky ve slabé inverzi a silné inverzi vzhledem k rozdílu inverzního koeficientu  $\Delta i_f$  musí odpovídat rovnici (1.19). Pro tento výpočet je třeba převést hodnotu inverzního koeficientu  $i_f$  na ose x z logaritmického měřítka na lineární. Výpočet bude znázorněn pro dva náhodné tranzistory X a Y.



$$\tan^{-1} \frac{\Delta \sigma I_{\mathrm{D}_{\mathrm{X}}}}{\Delta i_{\mathrm{f}_{\mathrm{X}}}} = \tan^{-1} \frac{\Delta \sigma I_{\mathrm{D}_{\mathrm{Y}}}}{\Delta i_{\mathrm{f}_{\mathrm{Y}}}}$$
(1.19)

Graf 12 - Strmost odchylky v silné a slabé inverzi

Nicméně ani tato metoda sama o sobě není ideální. Aby byl zachován stejný úhel strmosti pro dva různé tranzistory, musel by být stejný i absolutní rozdíl  $\Delta I_D$ , což je opět problematické pro extrémně velké a extrémně malé hodnoty  $\sigma I_D$ . Navíc, jelikož nejsou známy parametry, pro které platí hodnoty zobrazené na grafu 1, nemůže se použít referenční hodnota k porovnání. Strmost tedy jako taková pro analýzu jednotlivých tranzistorů a zhodnocení jejich vlastností nestačí. Pro porovnání s referencí nebo jiným typem tranzistoru je tato metoda vyhodnocena jako nehodící se.

Model	Poměr σI <sub>D</sub> NMOS [-]	Poměr σI <sub>D</sub> PMOS [-]	Strmost σI <sub>D</sub> NMOS [°]	Strmost σI <sub>D</sub> PMOS [°]
Reference	3,13	3,13	43,39	43,39
A - ekv26	3,24	3,29	33,35	26,52
$\mathbf{B} - ekv3$	2,61	2,98	21,25	22,46
<b>C</b> – ekv302em	3,74	3,34	32,23	21,32
<b>D</b> – ekv302	2,78	2,56	10,21	11,07
$\mathbf{E} - bsim4$	2,69	2,64	11,44	14,52
$\mathbf{F} - bsim3v3$	2,37	2,28	16,18	14,22
<b>G</b> – psp103	2,26	1,91	38,25	19,10

Tabulka 20 - Porovnání strmosti a Poměrů odchylek silné a slabé inverze pro NMOS i PMOS

Při celkovém srovnání bude kladen důraz na to, jak jsou jednotlivé modely přesné vůči referenci ve strmosti a v poměru zároveň. Strmost tedy spíše určuje, jak přesné je modelování slabé inverze.

## 3.4 Srovnání NMOS a PMOS

V tabulce 6 bylo pro první přiblížení uvedeno porovnání modelů tranzistorů pro PMOS a NMOS. Rychlost děr (nosičů tranzistorů PMOS) by měla být ~3.2x menší než v případě NMOS.

Pokud se srovnají celkové výsledky z kapitoly 3 pro PMOS a NMOS, dá se říct, že PMOS tranzistory jsou modelovány s menší absolutní odchylkou než tranzistory NMOS. Při modelování PMOS tranzistoru je brána v potaz hlavně rychlost nosičů a na ní navazující parametry, s níž model pracuje. PMOS tranzistory mají obecně větší velikost než NMOS tranzistory při zachování stejného proudu, tudíž v reálných aplikacích by měla být shodnost PMOS lepší. Jelikož při simulování byla stejná velikost pro NMOS a PMOS a v žádné citované studii nebylo řečeno, že by stejně velký NMOS a PMOS měl být zatížen různou odchylkou, dá se předpokládat, že modely PMOS nereflektují svoji chybovost natolik přesně, jako NMOS. Všechny relevantní citované zdroje uvádějí odchylku ve slabé inverzi v rozsahu 10-14 % a pro silnou inverzi 3-5 %. V rámci jedné technologie je však zachovaná shoda mezi poměrem i strmostí  $\sigma I_D$ .

Z kapitoly 1.4 je patrné, že PMOS tranzistory mají výrazně širší aktivní rozsah než NMOS tranzistory (výjimkou je model tranzistoru G).

## 3.5 Celkové zhodnocení modelů

Parametry popsanými v předchozích kapitolách se zhodnotily veškeré výsledky jednotlivých modelů tranzistorů, které podrobněji popíši v následujících subkapitolách.

#### Model A – ekv26

Při modifikaci prahového napětí byla hodnota prahového napětí  $U_{TM}$  výrazně více modulovaná v případě NMOS než už PMOS. PMOS tranzistor modelu A má nejširší aktivní rozsah ze všech

simulovaných tranzistorů. Při srovnávání hodnot  $\sigma I_D$  s fixním proudem a hodnotou  $Avg\sigma I_D$  byla zapotřebí velmi nízká korekce, tudíž tranzistor dobře pracuje s veličinou inverzního koeficientu pro různé vstupní veličiny. Samotná odchylka byla v případě NMOS i PMOS menší než hodnota udávaná v teorii. Nicméně co se týče strmosti a poměru  $\sigma I_D$  v silné a slabé inverzi je tento tranzistor nejpřesnější pouze s výjimkou strmosti  $\sigma I_D$  pro NMOS. Model A má však výrazně větší  $\beta$  parametr pro NMOS než u PMOS. Nicméně model tranzistoru A je podle metodiky uvedené v předchozích kapitolách celkově nejpřesnější.

#### Model B – ekv3

Model **B** byl uváděn ve všech grafech jako model referenční. Korekce  $U_{TM}$  byla v případě NMOS největší ze všech simulovaných modelů. Stejně, jako v případě modelu **A** i v případě modelu **B** je odchylka  $\sigma I_D$  od  $Avg\sigma I_D$  velmi malá, tudíž model tranzistoru **B** dobře modeluje inverzní koeficient  $i_f$  pro různé vstupní veličiny. Odchylka NMOS ani PMOS neodpovídá stanovené referenční hodnotě. Kvůli tomu, že model B uvádí odchylku ve slabé inverzi jako příliš optimistickou vzhledem k referenci, není model natolik přesný, co se týče poměru a strmosti  $\sigma I_D$ . Nicméně model tranzistoru B má nejpřesnější vztah NMOS ku PMOS ze všech simulovaných tranzistorů.

#### Model C – ekv302em

Při modulaci prahového napětí  $U_{\text{TM}}$  byla v případě NMOS pro model C zapotřebí nejmenší korekce ze všech simulovaných tranzistorů. Model tranzistoru má velmi dobře namodelovaný inverzní koeficient  $i_{\text{f}}$  pro různé vstupní veličiny. Odchylka  $\sigma I_{\text{D}}$  od  $Avg\sigma I_{\text{D}}$  je téměř zanedbatelná. Tranzistor má příliš nízkou hodnotu odchylky pro slabou inverzi. Kvůli tomu neodpovídá referenci poměr a strmost  $\sigma I_{\text{D}}$ .

#### Model D – ekv302

Tranzistor má výrazně největší neshodu mezi parametrem  $\beta$  pro PMOS a NMOS. Pro PMOS i NMOS bylo zapotřebí docela veliké modulace prahového napětí  $U_{TM}$ . Model tranzistoru nevykazoval přílišnou odchylku  $\sigma I_D$  od  $Avg\sigma I_D$ . Co se týče strmosti  $\sigma I_D$  model tranzistoru **D** má příliš nízkou hodnotu  $\sigma I_D$  ve slabé i silní inverzi. Model tranzistoru **D** má dokonce nejpozvolnější míru strmosti  $\sigma I_D$ .

#### Model E – bsim4

V případě PMOS tranzistoru pro model E bylo zapotřebí největší modulace napětí  $U_{TM}$  ze všech testovaných tranzistorů. Nicméně co se týče odchylky  $\sigma I_D$  od  $Avg\sigma I_D$ , dal by se model tranzistoru E považovat za celkově nejpřesnější ze všech simulovaných modelů tranzistorů. Kvůli příliš optimistické hodnotě  $\sigma I_D$  pro slabou inverzi, je strmost i poměr  $\sigma I_D$  příliš nízký vůči referenční hodnotě.

#### Model F – bsim3v3

Pro PMOS i NMOS bylo zapotřebí docela značné míry modulace napětí  $U_{TM}$ . V případě odchylky  $\sigma I_D$  od Avg $\sigma I_D$  je model tranzistoru velmi přesný. Stejně jako v případě **D** a **E** je však hodnota  $\sigma I_D$  pro slabou inverzi příliš nízká, a tak se strmost i poměr  $\sigma I_D$  výrazně liší od referenční hodnoty.

#### Model G – psp103

U modelu G nebyla nutná výrazná modulace napětí  $U_{\rm TM}$ . V případě PMOS i NMOS je aktivní rozsah velice podobný jeden druhému. Navíc model tranzistoru má nejpřesnější poměr  $\beta$ parametru pro PMOS i NMOS. Pokud se pro model G uvažuje odchylka  $Avg\sigma I_D$  a porovnávala s referenční hodnotou  $\sigma I_D$  byl by model tranzistoru nejpřesnější ze všech simulovaných modelů, což dokazuje nejpřesnější strmost  $\sigma I_D$ . Nicméně model tranzistoru velice nepřesně pracuje s inverzním koeficientem pro různé vstupní veličiny. Odchylka  $\sigma I_D$  od  $Avg\sigma I_D$  nemá obdoby. Model tranzistoru G je velice obtížný na celkové porovnání, protože v některých aspektech je nejpřesnější a v některých naopak přesný nejméně.

# 4 ZÁVĚR

Pomocí vybrané literatury jsem ustanovil teoretický základ, který mi umožnil porovnávání výsledných hodnot simulovaných tranzistorů. Uvedl jsem rozdíly mezi simulovanými modely tranzistorů (BSIM, EKV, PSP). Podle popsaných postupů jsem jednotlivé tranzistory simuloval a ustanovil jsem metodologii jejich vzájemného porovnání.

Zavedená metoda modulace prahového napětí se ukázala jako bezpečně použitelná bez zanesení výrazných chyb pro další použití. Tuto metoda modulace prahového napětí jsem posléze použil pro porovnání simulovaných modelů tranzistorů. Výsledky simulace jsem poté posuzoval podle toho, jak moc se průměrná hodnota lišila od této ustanovené modulované hodnoty.

U modelů jsem porovnal vzhledem k teorii vzájemný vztah PMOS a NMOS a na tomto základě jsem jednotlivé modely vyhodnotil. Hlavní sledované parametry byly rychlost nosičů vyplývající z výsledku simulace a z teorie a odchylka jednotlivých modelů pro PMOS a NMOS.

Tranzistory jsem simuloval s inverzním koeficientem  $i_f = 10$  definované v jednom případě pomocí drainového proudu  $I_D$ , a v druhém pomocí poměru šířky a délky  $\frac{W}{L}$ . Vzájemnou podobnost výsledků těchto dvou simulací jsem potom porovnal. Touto metodou jsem úspěšně prokázal, že všechny modely tranzistorů, s výjimkou modelu **G** pracují dobře s konceptem inverzního koeficientu.

Pro porovnání simulovaných výsledků pro slabou a silnou inverzi byla porovnána s teoretickým základem a jsem ustanovil pojmy strmost a poměr mezi odchylkou v silné a slabé inverzi. Tento parametr slouží dobře pro první přiblížení přesnosti a úspěšně poukazuje na některé nedostatky modulace ve slabé inverzi. Pro jeho vhodné a bezpečné použití v průmyslu je potřeba jeho modifikace, ideálně kombinace obou dvou parametrů.

## ZDROJE

[1] BEE, Xing Er, Mohamad Marzuki Bin Mohd FAUZI a Philip Beow Yew TAN. Modeling of MOSFET Subthreshold Swing Mismatch with BSIM4 Model.pdf. IEEE International Conference on Semiconductor Electronics (ICSE) [online]. Kuala Lumpur, Malajsie, 2016, -(-), 86-88 [cit. 2019-12-09]. DOI: 10.1109/SMELEC.2016.7573597. Dostupné z: https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.lib.vutbr.cz/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7573597

[2] CHENG, Yuhua, Trond YTTERDAL a Tor A. FJELDLY. MOSFET device physics and operation. Device Modeling for Analog and RF CMOS Circuit Design [online]. 2003. John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England: Wiley, 2003, s. 1-44 [cit. 2019-12-09]. ISBN 0-471-49869-6. Dostupné z: http://homepages.rpi.edu/~sawyes/Models\_review.pdf

[3] HARRIS, David Money a Neil H.E. WESTE. CMOS VLSI design [online]. 4. Pearson, 2011 [cit. 2019-12-10]. ISBN 10: 0-321-54774-8. Dostupné z: http://swarm.cs.pub.ro/~mbarbulescu/SMPA/CMOS-VLSI-design.pdf

[4] HÁZE, Jiří a Jiří KLEDROWETZ. Návrh analogových integrovaných obvodů. Brno, 2015. Skripta. Vysoké učení technické.

[5] KUHN, Kelin, Chris KENYON, Avner KORNFELD, Mark LIU, Atul MAHESHWARI, Wei-kai SINH, Sam SIVAKHUMAR, Greg TAYLOR, Peter VANDERVOORN, Keith ZAWADZKI et al. Managing proces variation in Intels 45nm Technology. Intel technology journal [online]. 2008, 12(2), 93-110 [cit. 2019-12-09]. DOI: 10.1535/itj.1202.03. ISSN 1535-864X. Dostupné z: <u>http://faculty.eng.fau.edu/rothz/files/2015/09/EEE-1303-015-</u> Determination-Study-MOSFET-Technology-Current.pdf

[6] LIM, G.H., X. ZHOU, K. KHU, et al. Physics based scalable MOSFET mismatch model for statistical circuit simulation. Electron Devices and Solid-State Circuits [online]. Tainan Taiwan, 2008, -(-), 1063-1066 [cit. 2019-12-09]. DOI: 10.1109/EDSSC.2007.4450311. Dostupné z: <u>https://ieeexplore-ieee-</u>

org.ezproxy.lib.vutbr.cz/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4450311

[7] Maarten VERTREGT, Marcel J.M. PELGROM a Hans TUINHOUT. Determination and Study of MOSFET Technology Current. International Electron Devices Meeting [online]. 1998, -(-), 93-110 [cit. 2019-12-09]. DOI: 10.1109/IEDM.1998.746503. Dostupné z: https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.lib.vutbr.cz/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=746503

[8] PATRA, Srijita a Randall GEIGER. Comparison of MOSFET Mismatch Models with Random Physical and Random Model Variables. MWSCAS/IEEE [online]. 2014, **57**(57), 278-281 [cit. 2019-12-09]. DOI: 10.1109/MWSCAS.2014.6908406. Dostupné z: https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.lib.vutbr.cz/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6908406

[9] RAZAVI, Behzad. Design of analog CMOS integrated circuits. 2001. Boston, MA: McGraw-Hill, c2001. ISBN 00-723-8032-2.

[10] RIVAS-TORRES, Wilfredo a Zvi S ROTH. Determination and Study of MOSFETTechnology Current. Canadian Journal on Electrical and Electronics Engineering [online].2003, -(4), 75-81[cit. 2019-12-09]. Dostupné z:

http://faculty.eng.fau.edu/rothz/files/2015/09/EEE-1303-015-Determination-Study-MOSFET-Technology-Current.pdf

[11] Welbers, Anton P.G., Marcel J.M. PELGROM, Aad C.J. DUINMAIJER. Matching<br/>properties of MOS transistors. European Solid-State conferency [online]. 1988, 14(-), 327-330[cit.2019-12-09].Dostupnéz:https://ieeexplore-ieee-<br/>org.ezproxy.lib.vutbr.cz/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5468276

# SEZNAM OBRÁZKŮ

Obrázek 1 - Struktura tranzistoru NMOS a PMOS na jednom substrátu [1]	8
Obrázek 2 - Řez tranzistorem v uzavřeném stavu	9
Obrázek 3 - I/V charakteristika tranzistoru v uzavřeném stavu	9
Obrázek 4 - Řez tranzistorem pro lineární oblast	10
Obrázek 5 - I/V charakteristika tranzistoru, zvýrazněná lineární oblast	10
Obrázek 6 - Závislost Id na Ugs v různých pracovních režimech	11
Obrázek 7 - Řez tranzistorem v oblasti saturace	11
Obrázek 8 - I/V charakteristika tranzistoru, zvýrazněná oblast saturace	11
Obrázek 9 - Malosignálový model tranzistoru v oblasti saturace [1]	12
Obrázek 10 - Efekt zvětšení délky hradla L na strmost V-A charakteristiky tranzistoru	13
Obrázek 11 - Průměrný počet atomů dopantů vůči použité technologii	16
Obrázek 12 - Neshodnost strmosti S	19
Obrázek 13 - Pelgromův zákon pro silnou a slabou inverzi Chyba! Záložka není definov	ána.
Obrázek 14 - Proudové zrcadlo pro simulování neshodnosti proudu Id	20
Obrázek 15 - Obvod pro simulaci kapacity	21

## SEZNAM TABULEK

Tabulka 1 - Zkoumané modely tranzistorů a jejich technologie	
Tabulka 2 - Hodnoty veličin v simulovaném obvodu pro extrakci kapacity	
Tabulka 3 - Simulované a vypočítané kapacity pro jednotlivé modely	
Tabulka 4 - Výsledné hodnoty simulovaných UTH a modifikované UTM NMOS	
Tabulka 5 - Výsledné hodnoty simulovaných UT a modifikované UTM PMOS	
Tabulka 6 - Porovnání parametru B pro NMOS a PMOS tranzistory	
Tabulka 7 - Rozměry modelů tranzistorů NMOS pro slabou inverzi	
Tabulka 8 - Rozměry modelů tranzistorů NMOS pro silnou inverzi	
Tabulka 9 - Rozměry modelů tranzistorů PMOS pro slabou inverzi	
Tabulka 10 - Rozměry modelů tranzistorů PMOS pro silnou inverzi	
Tabulka 11 - výsledky analýzy Monte Carlo pro silnou i slabou inverzi s fixním dr	ainovým
proudem ID, NMOS	
Tabulka 12 - výsledky analýzy Monte Carlo pro silnou i slabou inverzi s fixním dr	ainovým
proudem ID, PMOS	
Tabulka 13 - výsledky analýzy Monte Carlo pro silnou i slabou inverzi s fixním poměn	em šířky
a délky a proměnlivým proudem ID, NMOS	
Tabulka 14 - výsledky analýzy Monte Carlo pro silnou i slabou inverzi s fixním poměn	em šířky
a délky a proměnlivým proudem ID, PMOS	
Tabulka 15 - Porovnání odchylky Id při fixním a inverzním proudu po přepočtu plochy	, NMOS
Tabulka 16 - Porovnání odchylky Id při fixním a inverzním proudu po přepočtu ploch	y, PMOS
Tabulka 17 - Vliv B parametru na neshodnost-NMOS	
Tabulka 18 - Vliv B parametru na neshodnost-PMOS	
Tabulka 19 – Odchylka σID oproti AvgσID	
Tabulka 20 - Porovnání strmosti a Poměrů odchylek silné a slabé inverze pro NMOS	i PMOS

# SEZNAM GRAFŮ

Graf $1 - \beta$ parametr pro hodnoty UT dané modelem Chyba! Záložka není definována.
Graf 2 - příklad určení aktivního rozsahu
Graf 3 - Určení UTM pomocí součtu kvadratických odchylek β parametru pro UT daných
modelem
Graf 4 - korekce prahových napětí pro různé modely-NMOS/PMOSChyba! Záložka není
definována.
Graf 5 - ICUGS pro simulované a inverzně vypočítané hodnoty
Graf 6 - Závislost drainového proudu Id na inverzním koeficientu if, vypočtené a simulované
hodnoty
Graf 7 - korekční křivka
Graf 8 – Odchylka NMOS v silné a slabé inverzi
Graf 9 – Odchylka PMOS v silné a slabé inverzi
Graf 10 - Strmost odchylky v silné a slabé inverzi